



บทที่ 4

## แนวโน้มของเทคโนโลยี

จากที่กล่าวมาแล้วในบทข้างต้น เราสามารถแบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไอซีได้เป็นสองแขนงใหญ่ๆคือ

1. เทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. เทคโนโลยีทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ไอซีเอง

เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมไอซีในประเทศไทยนั้นเป็นอุตสาหกรรมในขั้นตอนของกระบวนการประกอบไอซีและกระบวนการตรวจสอบ ฉะนั้นเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จะมีผลกระทบต่อกำลังคนในประเทศไทยมากกว่าเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์ไอซี ในบทนี้จะเห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่

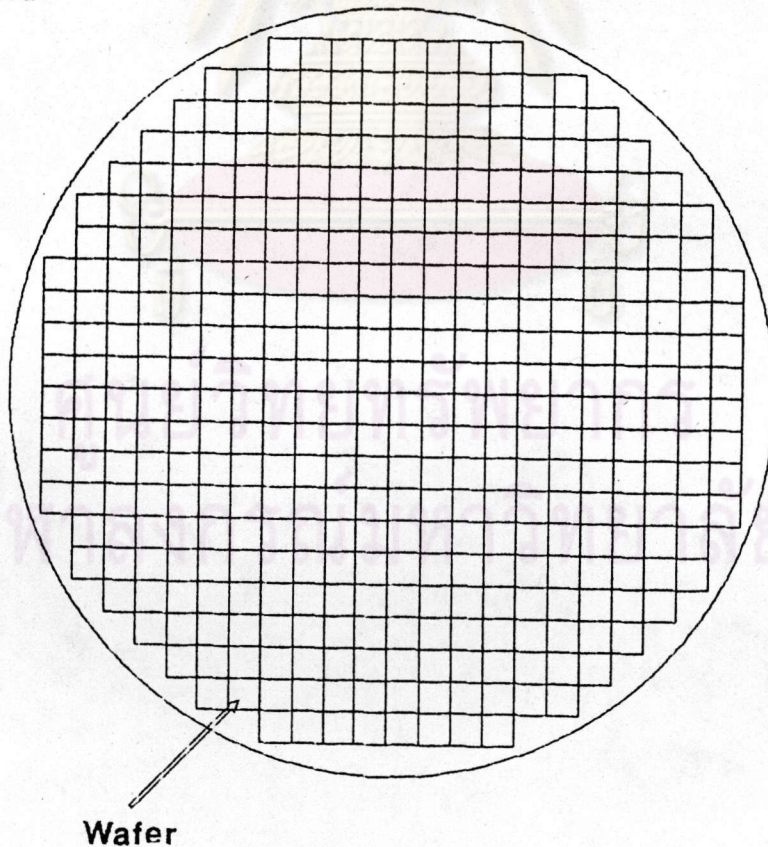
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการประกอบไอซีนี้ บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรได้พยายามคิดค้นดัดแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการประกอบไอซีให้มีลักษณะอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดจำนวนคนงานในสายการผลิตลง เนื่องจากว่าค่าแรงนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น วิธีเดียวที่จะลดค่าแรงทางตรง (Direct Labour Cost) ได้ก็คือการลดจำนวนคน การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือจำกัดมาก กล่าวคือคนงานปัจจุบันทำงานได้มีประสิทธิภาพ 75-85% สูงสุดก็แค่ 100% ไม่สามารถเพิ่มเป็น 200-300% ได้ ในเมื่อไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคนได้ แต่ถกบังคับให้ลดจำนวนคน วิธีเดียวก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในเชิง

- เครื่องจักรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยตรง, Factory Automation
- สะดวกในการใช้งาน แต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพเท่าเดิม แต่คนเพียง 1 คนสามารถคุมได้หลายเครื่อง (Reliability)

การพัฒนาเครื่องจักรทั้งระบบให้เป็นอัตโนมัติขั้นทั้งหมด (ทั้งกระบวนการ) ยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกยาวนานมาก แต่ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าทิศทางการพัฒนาเครื่องจักรที่พอเป็นไปได้คือเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความเร็ว ซึ่งมีลักษณะเป็นอัตโนมัติมากขึ้น และมีความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร (Reliability) สูงขึ้น จากข้อมูลของบทเขียนทางวิชาความตามนิตยสารต่างๆ และข้อมูลบทวิเคราะห์ถึงแนวโน้มจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร เราสามารถสรุปและแยกแยะเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเครื่องจักรแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

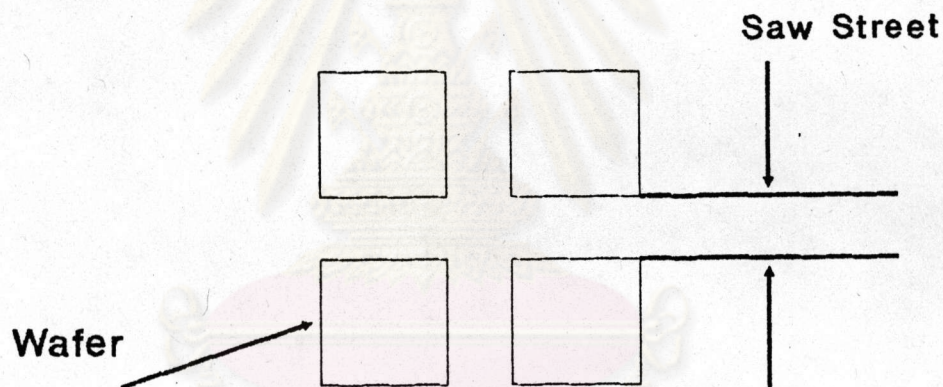
#### ขั้นตอนการตัดแว่นผลึก (Dieing Process)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการประกอบไอซี แว่นผลึกไอซีหลายๆผลึก ซึ่งผ่านกระบวนการโปรเซสแว่นผลึกจากต่างประเทศจะมาอยู่ในรูปของแผ่นวงกลมตามรูป 4.1



รูปที่ 4.1 แว่นผลึกที่ผ่านกระบวนการโปรเซสแว่นผลึกจากต่างประเทศ

แผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆคือผลึกไอซี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการโปรเซสแล้วจะต้องถูกตัดให้แยกออกจากกันด้วยใบมีดที่มีความคมและแข็งเป็นพิเศษ การตัดแผ่นผลึกนั้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่รองรับอยู่ในขณะนี้คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นวงกลม 3" , 4" , 6" ที่สามารถนำเข้าไปเครื่องตัดได้ จากรายงานของ Texas Instrument Japan Ltd. ซึ่งลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Semiconductor International ฉบับ กันยายน 1989 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีในอนาคตทางด้านนี้คือสามารถตัดได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ซึ่งได้มีใช้แล้วในโรงงานที่ญี่ปุ่น เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มปริมาณผลึกที่ถูกตัดได้มาก ในขณะที่เดียวกัน เทคโนโลยีที่จะพัฒนาตามกันมา (อ้างในรายงานของบริษัทK&S ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักร) คือขนาดของระยะระหว่างผลึกแต่ละชิ้น (Saw Street) เนื่องจากผลึกไอซีขนาดเล็กจะวางเรียงกันโดยมีระยะห่างกันดังรูป 4.2



รูปที่ 4.2 แสดงถึงการวางเรียงของแผ่นผลึกไอซีที่มีระยะห่างที่เรียกว่า Saw Street

ในปัจจุบันระยะห่างระหว่างผลึกไอซีคือ 6/1000 นิ้ว ในอนาคตที่เป็นไปได้คือ 2/1000 นิ้ว เพราะจะสิ้นใบมีดที่จะตัดจะต้องถูกพัฒนาให้มีความบางและแข็งมากขึ้นสามารถตัดระยะห่างของSaw Street น้อยๆได้ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณของแผ่นผลึกที่ถูกตัดออกมาได้มากเพราะแผ่นวงกลมสามารถบรรจุผลึกไอซีได้ทีละหลายๆ พร้อมทั้งคุณภาพของผลึกที่ถูกตัดออกมาจะมีเปอร์เซ็นต์ของเสียอันเกิดจากการแตกร้าวขณะทำการตัดลดลงนั่นคือ ของไม่เสีย (Good Units) สูงขึ้น เทคโนโลยีอันหนึ่งในการตัดแผ่นผลึกซึ่งได้มีการพัฒนาและ

เริ่มมีใช้บ้างแล้วคือการใช้เลเซอร์แทนใบมีด (จากบทความในนิตยสาร Semiconductor International หน้า 116 ฉบับ พฤษภาคม 1988) การใช้เลเซอร์จะทำให้ความเร็วของการตัดสูงขึ้นและคุณภาพของแฉกผลึกจะดีขึ้น คือจะลดการสูญเสียเนื่องจากการแตกร้าวของผลึก ไอซีเนื่องจากการตัดด้วยใบมีด

### ขั้นตอนการติดชิ้นผลึกบนกรอบขา (Die Bond)

เมื่อผ่านขั้นตอนการตัดแฉกผลึกแล้ว ก็จะต้องทำการตรวจสอบด้วยสายตาเสียก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการติดชิ้นผลึกบนกรอบขา แฉกผลึกไอซีที่ผ่านการโปรเซสแฉกผลึกจากต่างประเทศจะมีแฉกผลึกทั้งที่เสียและไม่เสียปะปนมา ทั้งยังเสียเนื่องจากการตัดผลึก ไอซี ผลึก ไอซีที่เสียจะถูกทำตำหนิด้วยหมึกสีดำเสียก่อน การทำการติดชิ้นผลึกนั้นจะต้องมีการจุ่มกาว (Epoxy) ลงบนกรอบขาเสียก่อน จากนั้นจึงนำผลึก ไอซีมาติด การจุ่มกาว (Epoxy) ลงบนกรอบขาและการดูด ไอซี เพื่อมาติดบนกรอบขา เมื่อก่อนกระทำด้วยแท่นกลึงซึ่งข้างหนึ่งเป็นตัวจุ่มกาว เพื่อมาติดบนกรอบขาอีกข้างหนึ่งเป็นตัวดูดผลึก ไอซีมาติด การทำงานของแท่นกลึงลักษณะนี้มีปัญหา เรื่องของเสียมากเนื่องจากการเกิดเส้นใยของกาว (Epoxy) จากการเดินทางของการจุ่มเพื่อมาติดบนกรอบขา และความเร็วของเครื่องก็ยังไม่เร็วมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ คือการติดกาวลงบนกรอบขาและการดูดผลึก ไอซีมีการทำงานที่แยกออกจากกัน กล่าวคือกาว (Epoxy) จะถูกบรรจุอยู่ในหลอดของแท่นกลึงอีกอันหนึ่งและจะยื่นกดลงมาเพื่อทำการติดกาวที่อยู่ ในหลอดลงบนกรอบขา ในขณะที่แท่นกลึงอีกอันหนึ่งกำลังทำการดูดผลึก ไอซี เพื่อมาติดบนกรอบขา เทคโนโลยีที่พัฒนามาในลักษณะนี้ทำให้ลดของเสียได้มากและอัตราความเร็วของเครื่องเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เทคโนโลยีที่จะก้าวเข้ามาในอนาคตของขั้นตอนการผลิตนี้คือ Wafer Mapping (จากบทความในนิตยสาร Semiconductor International ฉบับ เมษายน 1990) กล่าวคือก่อนที่แท่นกลึงจะทำการดูดผลึก ไอซีขึ้นมา จะมีการตรวจหาผลึก ไอซีที่เสียและดีเสียก่อน โดยให้หลักการของการสะท้อนแสงเนื่องจากผลึก ไอซีที่เสียจะถูกทำตำหนิด้วยหมึกสีดำ (Ink Dot) เมื่อแสงที่สะท้อนกลับออกมาจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพื่อแยกแยะของดีของเสียจากหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เมื่อพบว่าผลึก ไอซีเสียก็จะผ่านไปตรวจผลึก ไอซีอื่นต่อไป

จนกว่าพบผลึก ไอซีที่ติดตั้งทำการดูดขึ้นมา แต่เทคโนโลยีที่จะพัฒนาใหม่ขึ้นมาจะลดกระบวนการติดตั้งที่กล่าวมานี้ของเสียต่างๆมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถแยกแยะได้จะถูกแยกแยะและเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นในแผ่นวงกลมที่บรรจุผลึก ไอซีจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแยกแยะตำแหน่งของดีและเสียของผลึก ไอซีซึ่งทำให้แผงกลที่ทำการดูดผลึก ไอซีมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เร็วสามารถเลื่อนไปตำแหน่งของผลึก ไอซีที่ติดตั้งโดยการส่งงานจากหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องหยุดชะงักเพื่อตรวจสอบของดีและของเสีย เมื่อผ่านขั้นตอนการติดตั้งผลึกบนกรอบขาแล้ว ก็เข้าสู่การอบกาว (Epoxy) ซึ่งเรียกว่า Epoxy Cure จากนี้จึงเข้าสู่ขั้นตอนการต่อลวดกับชิ้นผลึก การอบกาวในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา (อ้างใน Semiconductor International ฉบับ กันยายน 1990 หน้า 82-83) ซึ่งเรียกว่า Epoxy Fast Cure กล่าวคือในปัจจุบันการอบกาวจะใช้เวลาประมาณ 64 วินาที ในอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส แต่เทคโนโลยีใหม่นี้จะใช้เวลาเพียง 30-60 วินาทีในอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

#### ขั้นตอนการต่อลวดกับชิ้นผลึก (Wire Bonder)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากที่สุดและเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการประกอบไอซี ขั้นตอนนี้เป็น การเชื่อมวงจรมล็ด ไอซีกับกรอบขาด้วยลวด จากอดีตถึงปัจจุบันมีการพัฒนาจากการเชื่อมที่ต้องใช้คนงานที่ต้องประจำเครื่อง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง จนถึงปัจจุบันที่สามารถคุมเครื่องได้หลายเครื่องโดยใช้คนเพียง 1 คนเท่านั้น นั่นก็คือเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นมีลักษณะ เป็นหุ่นยนต์มากขึ้น มีแผงกลที่ใช้ในการเชื่อมลวดที่มีความไวระบบเครื่องมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ถ้าพูดถึงความเร็วสามารถจะบอกได้ว่าใน 1 วินาที สามารถเชื่อมลวดได้ 10 เส้น ถ้าจะกล่าวเป็นภาพลักษณ์ให้สามารถจินตนาการได้ง่ายๆคือ ไอซี 1 ตัวมี 24 ขาจะใช้เวลาในการเชื่อมเพียง 2.4 วินาที ถ้ามี 48 ขาจะใช้เวลาเชื่อม 4.8 วินาที เพราะฉะนั้นอัตราการผลิตของเครื่องจักรชนิดนี้จึงค่อนข้างสูงในปัจจุบันความเร็วของเครื่องค่อนข้างจะเข้าใกล้ความเป็นไปได้ของความเร็วสูงสุดแล้วจากเอกสารบริษัทผู้ผลิตเครื่องยี่ห้อ KNS ความเร็วของเครื่องที่สามารถเกิดขึ้นและเป็นไปได้ในขนาดคือ สามารถเชื่อมลวด 15 เส้นใน 1

วินาที ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะเป็นไปได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จากที่กล่าวมาแล้วในส่วน  
 ของความเร็วนั้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องเคลื่อนที่ของแขนกลให้มีประสิทธิภาพ  
 มากยิ่งขึ้น จากหนังสือ Semi-Conductor International (September 1989)  
 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีอันใหม่ซึ่งเรียกว่า Tab Bonding ปัจจุบันของการเชื่อมลวดคือ  
 เชื่อมที่ละเส้นแต่ Tab Bonding จะเป็นการเชื่อมลวดที่เต็ยวพร้อมกันหมดนั่นคือถ้ามี 24  
 ซาก็เชื่อมพร้อมกัน 24 ซา เทคโนโลยีนี้เริ่มมีใช้กันบ้างแล้วในบางประเทศ แต่ยังคงอยู่ในวง  
 แคบมากยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกอย่างคือ  
 Bondability Check ปรกติการเชื่อมจะเชื่อมจนเสร็จไม่มีการตรวจสอบต้องนำมาตรวจ  
 สอบข้างนอกแต่อนาคตจะมีการตรวจสอบเองในเครื่อง เครื่องจะหยุดเมื่อตรวจพบว่า  
 เกิดการเชื่อมลวดผิดพลาดนั่นคือลวดเชื่อมไม่ติดระหว่างฟลักไอซีกกับกรอบขา เทคโนโลยี  
 ของ Bondability Check เริ่มมีใช้แล้วในเครื่องจักรรุ่น KS 1484 ที่เริ่มเอามาใช้ทด  
 ลงเดินเครื่องอยู่ในบริษัท NS ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะนำมาทดแทนรุ่นเก่าๆต่อไป

ขั้นตอนต่างๆของการผลิตที่กล่าวข้างต้น เรียกว่า Front of Line (FOL)  
 หรือสายการผลิตต้น ส่วนที่จะกล่าวต่อไปคือสายการผลิตหลังหรือ End of Line (EOL)  
 ในสายการผลิตหลังความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์การผลิตนั้นเข้ามาเมื่อ  
 เทียบกับสายการผลิตต้น ที่จะกล่าวต่อไปจะเน้นเฉพาะ เทคโนโลยีในขั้นตอนที่กำลังเริ่ม  
 เปลี่ยนแปลง

#### ขั้นตอนการชุบตะกั่วและนิมฟ์เบอร์

เมื่อผ่านขั้นตอนการต่อลวดแล้วก็จะทำการพินิกไฟฟ้าไอซีด้วยเครื่อง Molding  
 ซึ่งมีทั้งพินิกด้วยพลาสติก และเซรามิก แล้วแต่การใช้งาน จากนั้นจึงเข้าสู่การตัดแต่งขา  
 (Trim & Form) และการชุบตะกั่ว ในอดีตขั้นตอนการตัดแต่งขาจะแยกออกจากกันคือ มี  
 การตัดกรอบขาแยกออกจากกันเสียก่อน จากนั้นจึงแต่งขาหรือขาตัวเอง เมื่อมีการพัฒนา  
 เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ได้มีการสร้างเครื่องจักรซึ่งสามารถตัดแต่งขาเข้าด้วยกัน ทำให้มีการ  
 ลดจำนวนคนงานในขั้นตอนนี้ลงได้มาก ในอดีตการชุบตะกั่วก็ได้พัฒนาการ load ด้วยคน

เข้าสู่การ load ด้วยเครื่องซึ่งสามารถ load ได้ทีละหลายๆ ชั้นตอนการผลิตตั้งแต่แผ่นึกฝา ไอซี เข้าสู่การตัดแต่งขาและการซุบตะกั่วตามลำดับ มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือขา ไอซีที่ซุบลง ตะกั่วมักจะมีตะกั่วของขาเกาะติดกัน 2 ขา ทำให้เกิดวงจรลัดในวงจร ไอซี อัตราปริมาณ ไอซีที่ซุบตะกั่วเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นมาซึ่งได้มีใช้ในหลายบริษัท ไม่แตกต่างกันมาก แต่เทคโนโลยีใหม่มีข้อดีคือการเกิดอ็อกไซด์ของขาไอซีหลังจากการซุบไม่ค่อย เกิดขึ้นกล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ไอซีมีคุณภาพดีขึ้น (Reliability ของไอซีดีขึ้น) เทคโนโลยีใหม่นี้คือการซุบด้วยไฟฟ้า เมื่อก่อนซุบด้วยการจุ่มขา ไอซีลงไปถังเคมีตะกั่ว เมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้สายการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อผ่านการแผ่นึกฝา ไอซี แล้วจะทำการซุบตะกั่ว (Solder Plate) เสียก่อน แล้วจึงค่อยเข้าสู่การตัดแต่งขา การซุบ ตะกั่วด้วยวิธีนี้มีอัตราความเร็วมากกว่าการซุบตะกั่วแบบเก่าเล็กน้อย และจำนวนคนงานก็ ยังคงใช้ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อผ่านการซุบตะกั่วและการตัดแต่งขาแล้วก็เข้าสู่การ พิมพ์เบอร์ (Marking) ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์เบอร์ที่ละอัน เป็นการพิมพ์เบอร์ครั้งละหลายๆอัน (strip mark) จากหนังสือ Semiconductor International ฉบับ พฤษภาคม 1988 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการพิมพ์เบอร์โดยใช้แสง เลเซอร์ การพิมพ์เบอร์โดยเทคโนโลยีนี้จะมีความรวดเร็วมาก การพิมพ์เบอร์ด้วยแสง เลเซอร์จะต่างจากการพิมพ์เบอร์ที่ใช้ยู่คือการพิมพ์เบอร์ปรกติจะใช้สีพิมพ์ลงไปบนตัว ไอซี แต่การใช้เลเซอร์เป็นการเจาะลงบนเนื้อฝาผลึก ไอซีทำให้เกิดเป็นร่องของตัวอักษรขึ้นมา เมื่อผ่านการพิมพ์เบอร์แล้วก็จะเข้าสู่การตรวจสอบ

### สรุปลักษณะของเทคโนโลยี

จากขั้นตอนต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นเราสามารถสรุปแต่ละเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าได้ดังต่อไปนี้

#### 1. ขั้นตอนการตัดแวงผลึก

- 1.1 เทคโนโลยีของเครื่องจักรที่จะรองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นวงกลมที่ใหญ่ขึ้น (ขนาด 8")

- 1.2 เทคโนโลยีทางด้านใบมีดสำหรับการตัดแผ่นผลึกซึ่งสามารถตัดได้กับขนาด saw street ที่มีขนาดเล็กถึง 0.002"
- 1.3 เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้น โดยใช้แสงเลเซอร์
2. ขั้นตอนการติดผลึกบนกรอบชา
  - 2.1 เทคโนโลยีสำหรับตรวจผลึกดีและเสียก่อนนำไปติดบนกรอบชาที่เรียกว่า Wafer Mapping Technology
  - 2.2 เทคโนโลยีการอบกาวให้เร็วขึ้น (Epoxy Fast Cure Technology)
3. ขั้นตอนการต่อลวดกับชิ้นผลึก
  - 3.1 เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้น
  - 3.2 เทคโนโลยีที่เชื่อมขาที่เดี่ยวยุบรวมกัน (Tab Bonding Technology)
  - 3.3 เทคโนโลยีทางด้านการเช็คคุณภาพ (Bond-ability Check )
4. ขั้นตอนการชุบตะกั่ว
  - 4.1 เทคโนโลยีการชุบตะกั่วแบบ Solder Plating
5. ขั้นตอนการพิมพ์เบอร์
  - 5.1 เทคโนโลยีการพิมพ์เบอร์ครั้งละหลายอันพร้อมกัน (strip mark)
  - 5.2 เทคโนโลยีของการใช้เลเซอร์พิมพ์เบอร์

เทคโนโลยีที่กล่าวถึงทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งนำมาใช้ในประเทศไทย บางเทคโนโลยีก็มีการใช้บ้างแล้วในต่างประเทศ ในส่วนของประเทศไทย โอกาสที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาถึง มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา สิ่งที่จะกล่าวต่อไปจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้มีประสบการณ์ (expert opinion) ซึ่งได้คลุกคลีกับอุตสาหกรรมไอซีในประเทศไทยเป็นเวลานาน



## ความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไอซีของประเทศไทย

การนำเทคโนโลยีชนิดหนึ่งๆมาใช้มีน้อยคำนึงถึงสิ่งต่างๆหลายอย่างและการเกิดของเทคโนโลยีแต่ละชนิดก็เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับความยากง่าย ค่าใช้จ่ายและปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนของประเทศไทยอุตสาหกรรมไอซีอยู่ในขั้นของกระบวนการประกอบและการทดสอบ บริษัทต่างๆที่ผลิตไอซีในประเทศไทยจะมีบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ (ยกเว้นบริษัทงานทวิ่เพียงบริษัทเดียวที่เป็นของคนไทยและไม่มีบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ) ดังนั้นการนำเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้จะขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทแม่ส่วนหนึ่ง เทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยมักเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการทดลองใช้แล้วในต่างประเทศแล้วจึงนำเข้ามา กล่าวคือ เทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในโลกจะมีการทดลองใช้กันก่อนในต่างประเทศจากนั้นจึงเลือกเอาชนิดเทคโนโลยีที่บริษัทแม่คิดว่าดีและเหมาะสมจึงค่อยตัดสินใจนำมาใช้ในเมืองไทย ความคิดเห็นต่อไปนี้มาจากบริษัท 4 บริษัท คือบริษัท AMD , NS , AT&T และ CI ผู้ให้ความคิดเห็นนี้เป็นผู้ที่ทำงานและคลุกคลีกับอุตสาหกรรมไอซีเป็นเวลานานเมื่ออายุการทำงานตั้งแต่ 5 ปีจนถึง 13 ปี

### - ความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในบริษัท NS

จากการสอบถามผู้มีประสบการณ์ในบริษัท NS สามารถสรุปความคิดเห็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อบริษัท NS ในช่วง 5 ปีข้างหน้าได้ดังนี้ ในขั้นตอนการตัดแวงผลึกเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและเกิดขึ้นใน NS ประจำประเทศไทย คือการใช้แสงเลเซอร์ในการตัดทำให้ลดการสูญเสียของผลึกไอซีได้มากพร้อมทั้งความเร็วที่เพิ่มขึ้น ส่วนขนาดแผงวงกลมแวงผลึกที่ใหญ่ขึ้นเป็น 8 นิ้ว และขนาดของ Saw Street ที่ลดลง แม้จะทำให้ปริมาณแวงผลึกที่ตัดเพิ่มขึ้นแต่การพัฒนาไอซีในอนาคตจะเน้นที่วงจรในตัวผลึกไอซีเสียมากกว่าคือให้สามารถบรรจุวงจรมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพไอซี 1 ตัวในอนาคตมีค่ามากกว่าไอซี 1 ตัวในปัจจุบัน และเชื่อว่าการใช้แสงเลเซอร์จะมีการพัฒนาประสบความสำเร็จในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขั้นตอนการติดผลึกบนทรานซิสเตอร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้าคงจะไม่เปลี่ยนแปลงมากยกเว้น Epoxy Fast Cure ซึ่งจะเกิดขึ้นทำให้ลดเวลาการอบกาวให้แห้งลงลดพลังงานความร้อนที่สูญเสียลงไป การที่เทคโนโลยีในการติดชั้นผลึกบนทรานซิสเตอร์ไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากนี้เนื่องจากความเร็วที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือประมาณ 5,000 - 6,000

ขึ้นต่อชั่วโมงนั้นเพียงพอที่รองรับกับขั้นตอนการผลิตอื่นๆและเปอร์เซ็นต์ของเสียก็ไม่มากคือไม่เกิน 2 % ในขั้นตอนการต่อลวดชิ้นผลิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคือเทคโนโลยีด้านความเร็วและ bond-ability check ซึ่งเริ่มมีใช้ในเครื่องจักรรุ่น KS 1484 ซึ่งคาดว่าจะนำมาทดแทนเครื่องรุ่น KS 1482 ทั้งหมดในช่วง 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากรุ่น 1484 มีการเปลี่ยนจาก Stepping Motor มาเป็น Linear Motor ทำให้สามารถควบคุมการเชื่อมได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นเสียงเบาทำให้ Reliability สูงขึ้น ส่วนเทคโนโลยีทางด้าน Tab Bonding ยังคงอีกนานที่จะนำมาใช้เนื่องจากคุณภาพของการเชื่อมยังพัฒนามาไม่ได้พอกล่าวได้ง่ายคือแม้จะมีความเร็วมากแต่ของเสียก็มากตามไปด้วย ขั้นตอนการชุบตะกั่วได้มีการใช้ การชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า(Solder Plating)แทนการชุบตะกั่วแบบเดิมแล้วทั้งหมดในต้นปี 1991 ส่วนขั้นตอนการพิมพ์เบอร์ เทคโนโลยีในอนาคตที่พัฒนาและใช้คือการพิมพ์เบอร์ด้วยหมึกครึ่งละหลายยูนิต ในปัจจุบันจำนวนหน่วยสูงสุดคือ 4 ขึ้นต่อการพิมพ์ครึ่งในอนาคตคาดว่าจะประมาณเป็น 8-10 ขึ้นต่อการพิมพ์ครึ่ง ส่วนการพิมพ์ด้วยแสงเลเซอร์ยังมีปัญหาอยู่คือเรื่องผิวของฝาผนึกไอซี การใช้เลเซอร์เหมาะสำหรับฝาผนึกที่มีผิวเรียบใน NS ได้เคยทดลองใช้แล้วและเจอปัญหาการพิมพ์ไม่ชัดเนื่องจากผิวไม่เรียบ

- ความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในบริษัท AT&T

ความคิดเห็นของบริษัท AT&T แสดงอยู่ในลักษณะของการให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ ซึ่งได้แสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการให้คะแนนซึ่งได้จากการคาดคะเนของผู้มีประสบการณ์(Expert Opinion) ในแต่ละแผนกหรือในกระบวนการผลิตในขั้นตอนนี้ๆ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.1 แสดงถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเทคโนโลยีจากความคิดเห็นของ  
บริษัท AT&T

เทคโนโลยี	เปอร์เซ็นต์
<u>ขั้นตอนการตัดแว่นผลึก</u>	
- เทคโนโลยีของเครื่องจักรที่สามารถรองรับเส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นวงกลมของแว่นผลึกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	20%
- เทคโนโลยีในการตัด saw street ที่มีขนาดเล็กลง	70%
- เทคโนโลยีของความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นโดยใช้แสงเลเซอร์	10%
<u>ขั้นตอนการติดตั้งผลึกบนภาครอบขา</u>	
- เทคโนโลยี Wafer Mapping	70%
- เทคโนโลยีการอบกาวให้เร็วขึ้น	30%
<u>ขั้นตอนการต่อลวดกับชิ้นผลึก</u>	
- เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้น	70%
- เทคโนโลยี Tab Bonding	10%
- เทคโนโลยีของการเชื่อมคุณภาพ	20%
<u>ขั้นตอนการชุบตะกั่ว</u>	
- เทคโนโลยีการชุบตะกั่วแบบ Solder Plating	80%
<u>ขั้นตอนการพิมพ์เบอร์</u>	
- เทคโนโลยีในการพิมพ์เบอร์ครั้งละหลายหน่วย	70%
- เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นโดยใช้แสงเลเซอร์	20%

จากตัวเลขเปอร์เซ็นต์ในตารางที่ 4.1 จะมีคะแนนเต็ม 100% ในแต่ละขั้นตอน คะแนนของเทคโนโลยีได้มีค่ามากแสดงว่าโอกาสที่จะเกิดเทคโนโลยีนั้นๆ ในขั้นตอนนั้นมีค่อนข้างสูง ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคะแนนน้อยแสดงว่าโอกาสที่จะเกิดน้อย ในบางขั้นตอนคะแนนที่ขาดหายไปไม่เต็ม 100% แสดงว่าคะแนนที่หายไปคือโอกาสที่จะไม่เกิดเทคโนโลยีใดๆเลย ในตารางที่ 4.1 นั้นเป็นการคาดคะเนจากผู้มีประสบการณ์ในแผนกหรือขั้นตอนการผลิตนั้นๆซึ่งเป็นการคาดคะเนในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้าเท่านั้น

- ความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในบริษัท AMD

ในขั้นตอนการตัดแว่นผลึกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้าคือขนาดแผ่นวงกลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คือ 8 นิ้ว ส่วนเทคโนโลยีของ Saw Street ไม่เท่าเล็กลงกว่า 0.003 " เพราะการพัฒนาจะเน้นไปที่ตัววงจรไอซีในผลึกไอซีมากกว่า คือสามารถบรรจุวงจรได้มากขึ้นในผลึกไอซีชิ้นหนึ่งส่วนเรื่องของการใช้เลเซอร์ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ขั้นตอนการติดผลึกบนกรอบขานี้ทางบริษัท AMD ได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีของ Wafer Mapping แล้วคือเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1990 และ Epoxy Fast Cure ก็ได้ใช้แล้วพร้อมกัน ตั้งแต่นั้นใน 5 ปีข้างหน้าคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ส่วนขั้นตอนการเชื่อมลวดก็ไม่ได้มีใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วคือทั้งสายการผลิตของขั้นตอนนี้ได้นำเครื่อง KS 1484 มาใช้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีเทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่เพิ่มขึ้นและยังได้มีการทดลองใช้เครื่อง KS 1484 XQ อยู่ 1 เครื่องซึ่งรุ่นนี้จะมีความเร็วมากกว่ารุ่น 1484 ลิบเปอร์เซ็นต์ เวลานี้ยังไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากเพิ่งนำมาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 1991 ส่วน Tab Bonding ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะเทคโนโลยีชนิดนี้เหมาะสำหรับการผลิตครั้งละมากๆและคุณภาพยังไม่ดี ในส่วนขั้นตอนการผลิตหลายๆได้มีการเปลี่ยนมากมายแล้วคือ การ mold ปรกติได้เปลี่ยนเป็น auto mold คือการ load ด้วยเครื่องแทนการ load ด้วยคน การชุบตะกั่วก็เป็นการชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้าทั้งหมด (Solder Plating) เนื่องจาก บริษัท AMD สามารถ mold ฝาผนึกไอซีให้ผิวเรียบได้ดีทำให้มีการใช้เลเซอร์พิมพ์เบอร์ซึ่งการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้มีความเร็วในการพิมพ์เป็น 10 เท่าของการพิมพ์เบอร์ด้วยหมึกโดยสรุปของสายการผลิตขั้นตอนหลังใน 5 ปีข้างหน้า จะมีการใช้ auto mold แทนการ mold ธรรมดา มีการชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า และการพิมพ์เบอร์ด้วยแสงเลเซอร์

- ความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในบริษัท CI

เนื่องจากบริษัท CI เป็นบริษัทของคนไทยและเป็นบริษัทรับประกอบไอซีไม่มีโรงงานผลิตหรือออกแบบผลึกไอซีเอง กล่าวคือเป็นบริษัทรับเหมาช่วง (Subcontractor) ดังนั้นเทคโนโลยีที่นำมาใช้จึงขึ้นอยู่กับชนิดของไอซีที่ลูกค้าต้องการให้ทำ ความยากที่จะกำหนดเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จึงต่างจากบริษัทอื่นที่มีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้าของบริษัทนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ ในขั้นตอนการตัดผลึกไอซีคงจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เนื่องจากไอซีที่รับมาประกอบบางครั้งก็ตัดมา เรียบร้อยแล้วและไอซีส่วนใหญ่ก็ได้มีลักษณะการพัฒนาในตัววงจรของผลึกไอซีจึงไม่มีความสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดแผ่นวงกลมไอซีหรือขนาด saw street ในขั้นตอนการติดผลึกบนกรอบขาคงไม่มีการเปลี่ยนในอีก 5 ปีข้างหน้ายกเว้นเรื่องการอบกาวซึ่งได้มีการเริ่มใช้ Epoxy Fast Cure แล้ว ในขั้นตอนการต่อลวดกับขั้วผลึก เริ่มมีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วคือความเร็วการเชื่อมเพิ่มขึ้นและมี bond-ability check คือมีการใช้เครื่องรุ่น KS 1484 บ้างแล้ว ในอีก 5 ปีข้างหน้าคงจะมีการเปลี่ยนทั้งหมด ที่กล่าวมาเป็นสายการผลิตต้น ส่วนสายการผลิตหลังนั้นแทบจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงเลยยกเว้นการชุบตะกั่วซึ่งมีการเปลี่ยนจากการชุบธรรมดาเป็นการชุบด้วยไฟฟ้า สาเหตุที่สายการผลิตหลังไม่เปลี่ยนเนื่องจากปัจจุบันสามารถทำการผลิตรองรับสายการผลิตต้นโดยไม่มีเกิดกรณีคอขวดและเปอร์เซ็นต์ของเสียก็ไม่มาก

### สรุปเทคโนโลยี

จากการสอบถามความคิดเห็นของบริษัททั้ง 4 สามารถสรุปเทคโนโลยีในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์จากบริษัททั้ง 4 ซึ่งความเป็นจริงอาจจะคลาดเคลื่อนไปกว่านี้ได้เพราะเป็นความคิดเห็นจาก 4 บริษัทไม่ใช่ทั้งหมด เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตในเมืองไทยค่อนข้างแน่นอนคือเทคโนโลยีทางด้านความเร็วของการเชื่อมและการตรวจเช็คคุณภาพเอง ในขั้นตอนการเชื่อมลวดและเทคโนโลยีการชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า เพราะว่าความคิดเห็นทั้ง 4 บริษัทเห็นพ้องตรงกันหมด ในส่วนขั้นตอนการตัดผลึกโอกาสที่เทคโนโลยีแต่ละชนิดที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นไม่สามารถสรุปได้

จากความคิดเห็นของทั้ง 4 บริษัทคือมีความเป็นไปได้เท่าๆกันที่ทั้ง 3 เทคโนโลยีสามารถเข้ามาในประเทศไทย ในขั้นตอนการติดผลิตภัณฑ์รอบขา เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Wafer Mapping มีโอกาสเข้ามาได้มากโดยดูจากความคิดเห็นจากบริษัท AMD และ AT&T มีความคิดเห็นที่เหมือนกันว่าจะเข้ามาโดยที่บริษัท AMD ได้นำเข้ามาใช้แล้ว ส่วนในขั้นตอนการพิมพ์เบอร์ขึ้นถ้าวิเคราะห์โดยอิงพื้นฐานจำนวนบริษัทที่ให้ความคิดเห็นเหมือนกันสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์เบอร์ครั้งละหลายอัน (strip mark) จะมีโอกาสมากกว่าการพิมพ์เบอร์ด้วยแสงเลเซอร์ เทคโนโลยีทั้งหมดสามารถเขียนสรุปได้ในตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดงถึงจำนวนบริษัทที่เห็นว่าจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 4.2 แสดงถึงจำนวนบริษัทที่เห็นด้วยต่อการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีแต่ละชนิด  
ในอนาคต

เทคโนโลยี	จำนวนบริษัท
<u>ขั้นตอนการตัดแวนหลัก</u>	
- เทคโนโลยีของเครื่องจักรที่สามารถรองรับเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นวงกลมของแวนหลักที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	1
- เทคโนโลยีในการตัด saw street ที่มีขนาดเล็กลง	1
- เทคโนโลยีของความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นโดยใช้แสงเลเซอร์	1
<u>ขั้นตอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์รอบขา</u>	
- เทคโนโลยี Wafer Mapping	2
- เทคโนโลยีการอบกาวให้เร็วขึ้น	3
<u>ขั้นตอนการต่อลวดกับขั้วหลัก</u>	
- เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้น	4
- เทคโนโลยี Tab Bonding	-
- เทคโนโลยีของการเชื่อมคุณภาพ	4

ตารางที่ 4.2 แสดงถึงจำนวนบริษัทที่เห็นด้วยต่อการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีแต่ละชนิด  
ในอนาคต

เทคโนโลยี	จำนวนบริษัท
<u>ขั้นตอนการชุบตะกั่ว</u> - เทคโนโลยีการชุบตะกั่วแบบ Solder Plating	4
<u>ขั้นตอนการพิมพ์เบอร์</u> - เทคโนโลยีในการพิมพ์เบอร์ครั้งละหลายหน่วย - เทคโนโลยีทางด้านความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นโดยใช้แสงเลเซอร์	3 1

ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย